



2019年9月3日

各相关方

上市公司名称 株式会社光驰
代表人 董事长社长兼执行董事 林 为平
(代码编号: 6235 东证一部)
咨询责任人 董事兼专务执行董事管理部长 高桥 俊典
(TEL+81-3-6635-9487)

关于双面溅射装置开发工作完成的通知

本公司已完成可双面成膜的新型溅射装置（OWLS-1800D）的开发工作，特此通知。

本装置的特征是，只需 1 台即支持基板成膜面向上、向下和双面同时的 3 种成膜方式，可灵活应对客户的成膜需求。

此外，以前在进行晶圆双面成膜时需要先完成一面，然后将成膜对象翻转进行另一面的成膜。而本装置是对已开发完成的水平溅射成膜装置进行改良后的产品，可同时进行双面成膜，缩短了成膜时间。并且，因为可在不接触大气的情况下进行双面成膜，所以还能够防止灰尘等混入，提高质量和成品率，从而为提高客户的生产效率做贡献。

本装置有望用于车载传感器、电子零部件、光学零部件等方面。

本公司将继续开发新型装置，努力开拓新市场。